

## 日本技術士会化学部会 5 月度講演会

主催：公益社団法人日本技術士会 化学部会

協賛：触媒学会他

会期：2013 年 5 月 23 日（木）13 時 30 分～17 時 00 分

会場：日本技術士会荳手第二ビル 5F 会議室（東京都港区虎ノ門 4-1-20 田中山ビル隣）

<http://www.engineer.or.jp/images/maptokyo.bmp>

[交通] 地下鉄日比谷線神谷町駅徒歩 4 分

参加申込締切：5 月 16 日（木）

プログラム：

講演 1 「日本のエネルギーシステムに寄与するガス分離、貯蔵技術-無機錯体結晶による選択吸着材の創成」北川進氏（京都大学大学院工学研究科教授）

講演 2 「カラー画像形成を支える化学」（仮題）大木伸高氏（富士フイルム（株）、化学部門技術士）

<https://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>

対 象：触媒学会会員、日本技術士会会員及びこれから技術士資格を取ろうと考えている方、JABEE 認定コースを修了された方。

参加費：新合格者・JABEE 修了者は無料、日本技術士会会員、触媒学会会員 1,000 円、一般 2,000 円（講演会終了後、同所で新合格者・JABEE 修了者歓迎会実施。会費：別途、新合格者・JABEE 修了者は無料）

参加申込方法：日本技術士会 HP（<http://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>）または日本技術士会化学部会 伊東まで FAX、E-mail でお申込下さい。

申込先：〒319-1416 日立市田尻町 1-21-7 伊東技術士事務所・伊東亮一 電話 /FAX(0294)42-7645 E-mail: [rito66642@ybb.ne.jp](mailto:rito66642@ybb.ne.jp)

以上